(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-184086

(43)公開日 平成11年(1999)7月9日

最終頁に続く

	(51) Int.Cl. ⁶	識別記号		FΙ							
	G03F 7/032	501		G03F	7/03	2	501				
	C08G 59/17			C08G	59/17						
•	59/20	•		59/20							
	59/62			59/62							
G03F 7/004		501		G03F 7/004		501					
			審査請求	未請求	請求	項の数4	OL	(全5頁)	最終頁	に続く	
	(21)出願番号	特願平9-350297		(71)出	願人	00000214	11				
		•				住友ベー	-クライ	ト株式会社			
	(22)出願日	平成9年(1997)12月19日				東京都品	川区東	品川2丁目9	番8号		
		•		(72)発明者 馬塲 孝幸							
						東京都品	川区東	品川2丁目5	番8号	住友	
						ベークラ	イト株	式会社内			
				(72)発	明者	八月朔日	猛				
						東京都品	川区東	品川2丁目8	番8号	住友	
						ベークラ	イト株	式会社内			
		•		(72)発	明者	上坂 政	夫				
						東京都品	川区東	品川2丁目5	番8号	住友	
						ベークラ	イト株	式会社内			
					•				•		

(54) 【発明の名称】樹脂組成物、永久レジスト及び硬化物

(57)【要約】

【課題】 写真法によりパターン精度の良いレジスト形成がアルカリ水溶液を用いた現像で可能であり、フルアディティブ法の無電解銅めっき液に十分に耐え、また、はんだ付け工程の260℃前後の温度にも耐える耐熱性、及びはんだ付け時に用いるフラックスを洗浄する有機溶剤に対する耐溶剤性を備えていて、最終製品まで除去することなく使用される難燃性の永久レジスト硬化物を提供すること。

【解決手段】 本発明は下記の成分(イ)、(ロ)、(ハ)、(二)、(ホ)及び(へ)からなるプリント配線板用永久レジスト。

(イ) エポキシ当量120~500の多官能エポキシ樹脂、(ロ) エポキシ当量120~500の臭素化多官能エポキシ樹脂、(ハ) 少なくとも1個のアクリロイル基又はメタクリロイル基を有するフェノールノボラック型熱硬化剤、(二) エポキシアクリレート又はエポキシメタクリレート化合物、(ホ) 多官能光重合性モノマーからなる希釈剤、(へ) 光重合開始剤。

【特許請求の範囲】

(イ) エポキシ当量120~500の多 【請求項1】 官能エポキシ樹脂、(ロ) エポキシ当量120~500 の臭素化多官能エポキシ樹脂、(ハ)少なくとも1個の アクリロイル基又はメタクリロイル基を有するフェノー ルノボラック型熱硬化剤、(二)エポキシアクリレート 又はエポキシメタクリレート化合物、(ホ)多官能光重 合性モノマーからなる希釈剤、及び(へ)光重合開始剤 からなることを特徴とする樹脂組成物。

が、臭素化ビスフェノールA型エポキシ樹脂、臭素化ビ スフェノールF型エポキシ樹脂又は臭素化ノボラックエ ポキシ樹脂である請求項1記載の樹脂組成物。

【請求項3】 請求項1又は2記載の樹脂組成物を含む ことを特徴とするプリント配線板用永久レジスト。

【請求項4】 請求項3記載のプリント配線板用永久レ ジストが多層プリント配線板中で光・熱処理されてなる ことを特徴とする永久レジスト硬化物。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は、特にプリント配線 板用永久レジストとして有用な樹脂組成物及びその硬化 物に関する。

【従来の技術】従来、プリント配線板は銅張積層板を用 い、銅箔の回路に不要な部分をエッチングにより除去す るサプトラクティブ法によって製造されているが、この サブトラクティブ法は、ファインパターン、高密度配線 板を形成するのが困難であること、また、小径スルーホ ール、バイアホールが電気めっきでは均一に行えないこ 30 となどの欠点を有し、電子機器の高密度化に対応しきれ なくなっているのが現状である。これに対し最近は、絶 縁基材よりなる積層板に接着剤層を形成し、そこへ無電 解めっきにより回路及びスルーホールを形成するフルア ディティブ法が注目されている。この方法では導体パタ ーン精度はめっきレジストの転写精度のみで決定され、 また導体部分が無電解めっきのみで形成されるため、高 アスペクト比スルーホールを有する基板においても、ス ローイングパワーの高い均一なスルーホールめっきを行 うことが可能である。これまでは一般民生用に適すると 40 されてきたアディティブ法であるが、産業用、高密度、 高多層基板製造プロセスとして実用され始めている。

[0003] 一般に民生用途の基板製造のためのアディ ティブ法では、めっきレジストパターンはスクリーン印 刷法によって転写されているが、高密度配線を有するプ リント配線板を製造するためには、めっきレジストパタ ーンを写真製版によって形成すること、すなわちフォト レジストを用いたフォトアディティブ法を採用すること が必要となってくる。フォトアディティブ法に適したフ ォトレジストには、感度や解像度、現像性のようなフォ 50 Aエポキシ樹脂又はビスフェノールF型エポキシ樹脂も

トレジスト本来の特性のほかに、次のような特性が要求 される。現像は、1,1,1-トリクロロエタン系有機溶 剤又はアルカリ水溶液に限定されるため、いずれかで現 像可能であること。高温、高アルカリ性条件下で長時間 行われる無電解めっきに耐えること、めっき処理後、永 **久レジストとして優れたソルダーレジスト特性を有する** こと、はんだ付け工程での260℃前後の温度にも耐え る耐熱性、及びはんだ付け時に用いるフラックスを洗浄 する有機溶剤に対する耐溶剤性を有すること、積層され 【請求項2】 成分(口)の臭素化多官能エポキシ樹脂 10 ても基板全体の熱的信頼性を低下させないこと、更には 燃焼しないことなどである。現在、このアディティブ法 に使用可能なフォトレジストも市販されているが未だ十 分であるとはいえなかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的とすると ころは、写真法によりパターン精度の良いレジスト形成 がアルカリ水溶液を用いた現像で可能であり、フルアデ ィティブ法の無電解銅めっき液に十分に耐え、また、は んだ付け工程の260℃前後の温度にも耐える耐熱性、 20 及びはんだ付け時に用いるフラックスを洗浄する有機溶 剤に対する耐溶剤性を備えていて、最終製品まで除去す ることなく使用される難燃性の永久レジスト及びその硬 化物を提供するところにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、本発明による樹脂組成物、プリント配線板用永久 レジスト樹脂組成物及びその硬化物は、下記の組成を有 し、永久レジストとしての優れた特性と、この永久レジ ストを用いたプリント配線板を製造し得ることを性能上 の特長とするものである。即ち本発明は、下記の成分 (イ)、(ロ)、(ハ)、(二)、(ホ)及び(へ)か らなることを特徴とする樹脂組成物、該樹脂組成物を含 むことを特徴とするプリント配線板用永久レジスト及び プリント配線板用永久レジストが多層プリント配線板中 で光・熱処理されてなることを特徴とする永久レジスト 硬化物である。(イ)エポキシ当量120~500の多 官能エポキシ樹脂、(ロ)エポキシ当量120~500 の臭素化多官能エポキシ樹脂、(ハ)少なくとも1個の アクリロイル基又はメタクリロイル基を有するフェノー ルノボラック型熱硬化剤、(二)エポキシアクリレート 又はエポキシメタクリレート化合物、(ホ)多官能光重 合性モノマーからなる希釈剤、(へ)光重合開始剤。 【0006】本発明に用いられる(イ)成分のエポキシ 当量120~500の多官能エポキシ樹脂は、ビスフェ

ノールA型エポキシ樹脂又はピスフェノールF型エポキ シ樹脂が好ましく、エポキシ当量が500を越えるとア ルカリ水溶液を用いた現像性の面で好ましくない。

【0007】 (ロ) 成分のエポキシ当量120~500 の臭素化多官能エポキシ樹脂は、臭素化ピスフェノール

しくは臭素化ノボラックエポキシ樹脂などが挙げられ る。エポキシ当量が500を越えるとアルカリ水溶液を 用いた現像性の面で好ましくない。難燃のためには臭素 含有量を高くすれば効果は大きいがその反面、その疎水 性のため現像性は低下する。難燃性と良好な現像性を両 立できる範囲としては樹脂全体に対し臭素含有量を5~ 15重量%であり、さらに好ましくは8~12重量%で ある。

【0008】(ハ)成分の少なくとも1個のアクリロイ ル基又はメタクリロイル基を有するフェノールノボラッ 10 ク型熱硬化剤としては、通常2核体以上のフェノールノ ボラック型熱硬化剤とグリシジル基を有するアクリレー ト又はメタクリレートを反応させて得られる。フェノー ルノボラックは3~5核体の範囲が取扱いの容易さの点 で好ましい。グリシジル基を有するアクリレート又はメ タクリレートは、例えば、グリシジルアクリレート、グ リシジルメタクリレートが反応性、入手の容易さ等によ り好ましいものである。本発明の目的、即ち、光重合し アルカリ現像性に優れた、パターン精度の良い永久レジ ストを得るためには、(ハ)成分として、1分子中に1 20 個以上のアクリロイル基又はメタクリロイル基及び1個 以上のフェノール性水酸基を有するフェノールノボラッ ク型熱硬化剤が好適である。かかる化合物を得るために は、フェノールノボラックの水酸基1当量に対してグリ シジル基を有するアクリレート又はメタクリレートのエ ポキシ基 0.2~0.6 当量が適当である。

【0009】(二) エポキシアクリレート又はエポキシ メタクリレート化合物としては、特に限定されるもので はないが、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェ ノールF型エポキシ樹脂、ビスフェノールS型エポキシ 30 樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾー ルノボラック型エポキシ樹脂、又は脂肪族エポキシ化合 物などのエポキシ化合物と、アクリル酸又はメタクリル 酸を反応させることにより得られる。

【0010】(ホ)多官能光重合性モノマーからなる希 釈剤としては、1分子中に少なくとも2個以上のアクリ ロイル基又はメタクリロイル基を有する化合物が挙げら れる。例えば、エチレングリコールジアクリレート、エ チレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコ ールジアクリレート、ジエチレングリコールジメタクリ 40 化物となる。 レート、1、4ープタンジオールジアクリレート、1、4 −ブタンジオールジメタクリレート、1,3 −ブタンジ -オールジアクリレート、1、3-ブタンジオールジメタ クリレート、1,6-ヘキサンジオールジアクリレー ト、1,6-ヘキサンジオールジメタクリレート、グリ セロールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジア クリレート、ピスフェノールAジアクリレート等であ る。好ましいモノマーとしては、光硬化後の耐現像液性 のよい3~4官能のトリメチロールプロパントリアクリ レート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペン 50

タエリスリトールテトラアクリレートである。これら多 官能光重合性モノマーは、単独で用いても、併用して用 いてもかまわず、現像特性と硬化物特性とのバランスに より、配合量を決定することができる。

【0011】(へ)光重合開始剤としては、ベンゾフェ ノン、ベンゾイル安息香酸、4-フェニルベンゾフェノ ン、ヒドロキシベンゾフェノンなどのベンゾフェノン 類、ペンゾイン、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾイ ンイソプロピルエーテル、ベンソインプチルエーテル、 ベンゾインイソプチルエーテルなどのベンゾインアルキ ルエーテル類、4-フェノキシジクロロアセトフェノ ン、4-t-プチルージクロロアセトフェノン、4-t **-プチル-トリクロロアセトフェノン、ジエトキシアセ** トフェノンなどのアセトフェノン類、チオキサンソン、 2-クロルチオキサンソン、2-メチルチオキサンソン、 2. 4-ジメチルチオキサンソンなどのチオキサンソン 類、エチルアントラキノン、プチルアントラキノンなど のアルキルアントラキノン類などを挙げることができ る。これらは単独、あるいは2種以上の混合物として用 いられる。この光重合開始剤の添加量は、通常 0.1~ 10 重量%の範囲で用いられる。

【0012】その他、本発明の永久レジストには必要に 応じて、硬化物物性の向上のために硫酸バリウムなどの 無機フィラー、保存安定性のために紫外線防止剤、熱重 合防止剤、可塑剤などが添加できる。これらの成分から なる本発明の永久レジストは、高解像度でアルカリ水溶 液による現像性に優れる。特に、アルカリ水溶液に対す る溶解性については、成分(ハ)の少なくとも1個以上 のアクリロイル基又はメタクリロイル基を有するフェノ ールノボラック型熱硬化剤のフェノール性水酸基による ものである。そして前述のように、この官能基が残存す る光硬化物は、耐アルカリ性、耐薬品性、電気特性等の 悪いレジストとなるが、本発明の永久レジスト樹脂組成 物は、光硬化、現像後の熱硬化反応が主体の樹脂組成物 であり、後熱処理により、(イ)、(ロ)成分のエポキ シ樹脂のグリシジル基が、(ハ)成分中のフェノール性 水酸基と熱硬化反応し、要求諸特性に優れた主骨格を形 成するものである。従って、高温、高アルカリ性条件下 で長時間行われる無電解めっきに耐える永久レジスト硬

【0013】本発明による永久レジストは、フルアディ ティブ用接着剤上に20~60μmの厚みで塗布し、6 0~100℃、5~10分間程度の熱処理で溶剤除去固 形化またはプレポリマー化して、レジスト層を形成す る。また、予めキャリアーフィルム上に塗布し、上記と 同様の条件でプレポリマー化したフィルム状のものを接 着剤層上に積層してもよい。

[0014]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて説明する。 《合成例1》 [メタクリロイル基含有フェノールノポラ ック型熱硬化剤の合成]

フェノールノボラック型熱硬化剤として、フェノライト TD-2090-60M(大日本インキ化学工業社製)不 揮発分60%、MEKカット700g(OH約4当量) を21のフラスコ中に投入し、トリプチルアミン1g、 ハイドロキノン 0.2 gを添加し、110℃に加温し た。その中へグリシジルメタクリレート284g(2モ ル)を30分間で滴下した後、110℃で5時間攪拌反 応させた。

《合成例2》 [メタクリロイル基含有ピスフェノールA 10 ノボラックの合成し

ビスフェノールAノボラックとして、フェノライトLF -4871 (大日本インキ化学工業社製:不揮発分60 %メチルエチルケトン溶液) 800g (OH約4当量) を21のフラスコ中に投入し、ハイドロキノン0.2g とグリシジルメタクリレート284g(2モル)を加 え、110℃に加温した。その中へトリプチルアミン1 gを添加した後、110℃で5時間攪拌反応させた。 《合成例3》 [カルポキシル基含有エポキシアクリレー 。 人名西西斯特斯特斯克洛克

21のフラスコ中にピスフェノールA型エポキシ樹脂、 エピコート828 (油化シェルエポキシ社製:エポキシ 当量190) 760g (4当量) と重合禁止剤としてメ トキシフェノール1gを加えた後、アクリル酸288g (4モル)、ベンジルジメチルアミン1g添加して10 0℃で6時間攪拌反応させた。その後、無水コハク酸1 60g(1.6モル)を加え、80℃で3時間攪拌反応さ せた。

[0015] 《実施例1》エピコート828 10g、 r化率36%) 15g、合成例1のメタクリロイル基含 有フェノールノボラック型熱硬化剤50g、合成例3の カルポキシル基含有エポキシアクリレート15gとトリ メチロールプロパントリアクリレート15gを混合し、 光開始剤として イルガキュア651 (チバ・ガイギー 社製) 3gと熱硬化促進剤として トリフェニルフォス フィン 0.2gを添加して、永久レジストとした

【0016】《実施例2》エピコート828 10g、 BREN-S 15g、合成例2のメタクリロイル基含 例3のカルポキシル基含有エポキシアクリレート15g とトリメチロールプロパントリアクリレート15gを混 合し、光開始剤として イルガキュア651 (チバ・ガ イギー社製) 3gと熱硬化促進剤として トリフェニル フォスフィン 0.2gを添加して、永久レジストとし

[0017] 《実施例3》エピコート828 10g、 エピコート5050(油化シェルエポキシ社製:エポキ シ当量395、 Br化率49%)15g、合成例1の メタクリロイル基含有フェノールノボラック型熱硬化剤 50

50g、合成例3のカルポキシル基含有エポキシアクリ レート15gとトリメチロールプロパントリアクリレー ト15gを混合し、光開始剤として イルガキュア65 1 (チバ・ガイギー社製) 3 gと熱硬化促進剤として トリフェニルフォスフィン 0.2gを添加して、永久レ ジストとした。

【0018】《実施例4》エピコート828 10g、 エピコート5050 15g、合成例2のメタクリロイ ル基含有フェノールノボラック型熱硬化剤50g、合成 例3のカルボキシル基含有エポキシアクリレート15g とトリメチロールプロパントリアクリレート15 gを混 合し、光開始剤として イルガキュア651 (チバ・ガ イギー社製) 3gと熱硬化促進剤として トリフェニル フォスフィン 0.2gを添加して、永久レジストとし

【0019】《比較例1》エピコート828 20g、 合成例1のメタクリロイル基含有フェノールノボラック 型熱硬化剤50g、合成例3のカルボキシル基含有エポ キシアクリレート15gとトリメチロールプロパントリ 20 アクリレート15gを混合し、光開始剤として イルガ キュア651(チバ・ガイギー社製)3gと熱硬化促進 剤として トリフェニルフォスフィン 0.2gを添加し て、永久レジストとした。

【0020】《比較例2》エピコート828 20g、 合成例2のメタクリロイル基含有フェノールノボラック 型熱硬化剤50g、合成例3のカルボキシル基含有エポ キシアクリレート15gとトリメチロールプロパントリ アクリレート15gを混合し、光開始剤として イルガ キュア651(チバ・ガイギー社製)3gと熱硬化促進 BREN-S (日本化薬社製:エポキシ当量275、B 30 剤として トリフェニルフォスフィン 0.2gを添加し て、永久レジストとした。

【0021】《アディティブ法多層プリント配線板の作 製》内層回路板に触媒入り接着剤を塗布・硬化させ、表 面を触媒活性化処理を施した内層回路板上に、実施例1 ~4及び比較例で得られた樹脂組成物を30µmの厚み で塗布し、100℃で10分間熱処理した。但し、比較 例については、この熱処理後も液状でタックがあるた め、レジスト上にカバーフィルムを接触させた。この積 層板に所定のパターンを載置して、高圧水銀灯露光装置 有ビスフェノールAノボラック型熱硬化剤50g、合成 40 を用い照射量300mJ/cm で露光した。次いで、水酸 化ナトリウム水溶液により2Kg/m のスプレー圧で現像 した。水洗乾燥後、全面に1J/cm¹の後露光をして、1 50℃、30分間熱処理した。これを70℃の無電解銅 めっき液に10時間浸漬し、約20μmの無電解銅めっ き皮膜を形成し、アディティブ法多層プリント配線板を 作製した。

> 【0022】このようにしてアディティブ法多層プリン ト配線板が得られる過程でのレジスト特性について評価 した結果を表1に示す。

表 1

	現像性	耐溶剤性	耐めっき液性	半田耐熱性	難燃性
実施例1 実施例2 実施例3 実施例4	О · О Δ	0 0 0	O O O A	0 0 0 4	V - 0 V - 0 V - 0 V - 0
比較例1 比較例2	0	0	0	0	×

【0023】《測定方法》

・現像性

○:現像できたもの△:現像残りが若干あり

×:現像残りがある

・耐溶剤性

アセトン浸漬20分間での変化の有無

〇:全く変化が見られないもの

△:多少変化あり×:変化あり

・耐めっき液性

無電解銅めっき工程での変化の有無

〇:全く変化が見られないもの

△:多少変化あり×:変化あり・半田耐熱性

n=5で、全てが260℃、20秒で変化有無をみた。

○:変化なし

△:多少変化あり

×:変化あり

・難燃性

UL規格による

合格: V-O

×:クランプまで燃焼

20 [0024]

【発明の効果】以上のとおり、本発明のプリント配線板用永久レジスト樹脂組成物及びその硬化物は、高解像度で、かつ、アルカリ水溶液による現像が容易であるにもかかわらず、イソプロピルアルコール、トリクロロエチレン、塩化メチレン、アセトンなどに対する耐溶剤性、高温、高アルカリ性条件下で長時間行われる無電解めっきに対する耐めっき液性にも優れ、はんだ付け工程の260℃前後の温度にも耐える耐熱性と更には、優れた難燃性をもそなえたプリント配線板の製造を可能とした。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 4

識別記号

G03F 7/027

502

FΙ

G03F 7/027

502

(72)発明者 新井 政貴

東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内